

(社)蔵前工業会(東京工業大学同窓会)  
**蔵前ベンチャー相談室第9回講演会のお知らせ**

ベンチャーの発掘、選別、支援と育成に関わっている3人の専門家をパネラーとして迎え、その活動や経験の紹介と討論を行います。起業を検討されている方、起業した企業を大きくすることを計画されている方、その支援に関係されている方々に参考になるパネルディスカッションを下記の通り開催いたします。どなたでも(非会員でも)参加できますので、お誘い合わせの上多数お越しください。

**日 時** 平成18年3月6日(月) 17:30~19:00 パネルディスカッション 19:00~20:30 懇親会

**タイトル** 「ベンチャー起業 成功の鍵」

**内容** パネラーの3名はこれまでに数多くの著名なベンチャーを起業・育成した実績があり、現在第一線でベンチャーキャピタリストとして活動しています。起業家が起業に成功する為に、起業前に留意すべき点・起業前準備、資本金の集め方、ベンチャーキャピタルの活用方法、効果のある販売活動、など、起業プロセスで直面する重要な課題につき、パネラーより各自が手掛けている実際のケースと実際の対応例でご説明戴きます。特に、起業を検討されている方・起業された方が必要なアドバイス・資金調達可能性など、具体的課題にその場でご回答戴きます。

**パネラー**

**中村吉人 イオックス株式会社社長**

1973年東京工業大学工学部制御工学科卒業。三菱商事(株)に入社。同社にて1979~2002年まで一貫して先端技術の事業化を担当。NTT研究所の光技術の事業化、暗号技術を電子署名に応用した米国ベリサイン社の起業などを担当。2002年にイオックス(株)を設立、先端技術分野で会社設立前から企業家と協力して事業化に導くゼロステージに特化したベンチャーファンドを運営している。

**安達俊久 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社社長**

1975年東京工業大学工学部電気工学科卒業。伊藤忠商事(株)に入社。同社にて、1989年までは日本製電子機器の輸出営業を担当。1982-1988年、英国ロンドン駐在。1990年より、グループ事業会社(CTC)の事業企画、開発を担当。2002年より、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ(株)にて、ハンズオン型VC事業を担当。国内外のIT企業、VCなどにネットワークを持つ。

**石黒 功 株式会社K&I インターナショナル社長**

1967年東京工業大学理学部物理学科卒業。NECに入社。製品計画部門、金融事業部門などを担当。1995-1999年、NEC米国法人に駐在。2000年3月に独立して(株)K&I インターナショナルを起業。主に米国ITベンチャー企業の日本市場開拓、VCからの資金調達など、ベンチャー企業を支援するコンサルティング業及び国内セールスを営む。日米IT業界に幅広い人脈を持つ。

**パネル司会**

**公平良三 相談室運営委員 日米間ビジネスコンサルタント**

1967年東京工業大学博士課程(電気工学専攻)卒業。UCLA MBA。町工場であった赤井電機株式会社に入社。一部上場まで米国現地法人 Akai America を含めて経営・企画・マーケティングを担当した。1982年に日米間ビジネス・コンサルティングの Kimihira, Shimada & Taylor Associates, Inc.(米国カリフォルニア州法人)を起業、活動をしている。

**会 費** 一般 1,000円、学生および院生 500円(当日お支払いください)

**会 場** 東工大田町キャンパス内 キャンパスイノベーションセンター  
港区芝浦3-3-6 JR山手線 田町駅 芝浦口 下車2分  
TEL 03-3454-8837 / FAX 03-3454-8838

**申込み先** 蔵前ベンチャー相談室へ

氏名、連絡先、Eメール、東工大卒業生は卒業年度(在学中の学生は学年)学科を、FAX(03-3454-8838)またはEメール(kvs@kuramae.ne.jp)でお申し込み願います。

蔵前ベンチャー相談室については<http://www.kuramae.ne.jp/venture/index.php>ご参照下さい。